

Docket No.: 50212-585 PADEMAR PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of : Customer Number: 20277

Manabu SHIOZAKI, et al : Confirmation Number: 7767

Serial No.: 10/809,884 : Group Art Unit: 2872

Filed: March 26, 2004 : Examiner: Not yet assigned

For: OPTICAL COMPONENT, OPTICAL DEVICE AND OPTICAL

COMMUNICATIONS SYSTEM

TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT

Mail Stop Missing Parts Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

At the time the above application was filed, priority was claimed based on the following application:

Japanese Patent Application No. 2003-090764, filed March 28, 2003.

A copy of the priority application listed above is enclosed.

Respectfully submitted,

MCDERMOTT WILL & EMERY LLP

Frin K. Judles

Brian K. Seidleck

Registration No. 51,321

600 13th Street, N.W. Washington, DC 20005-3096 202.756.8000 BKS:etp Facsimile: 202.756.8087

Date: August 13, 2004

Manabu Shiozaki etal. 101809,884

March 26, 2004

日本国特許庁与20212-585

JAPAN PATENT OFFICE

McDermott Will & Emery LBP

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2003年 3月28日

出願番号 Application Number:

特願2003-090764

ST.10/C]:

[JP2003-090764]

弘 願 人 pplicant(s):

住友電気工業株式会社

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

2003年 6月 3日



特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

103Y0076

【提出日】

平成15年 3月28日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02B 5/18

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会

社横浜製作所内

【氏名】

塩▼崎▲ 学

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会

社横浜製作所内

【氏名】

茂原 政一

【特許出願人】

【識別番号】

000002130

【氏名又は名称】 住友電気工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100088155

【弁理士】

【氏名又は名称】

長谷川 芳樹

【選任した代理人】

【識別番号】

100089978

【弁理士】

【氏名又は名称】 塩田 辰也

【選任した代理人】

【識別番号】 100092657

【弁理士】

【氏名又は名称】 寺崎 史朗

【選任した代理人】

【識別番号】

100110582

【弁理士】

【氏名又は名称】 柴田 昌聰

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

014708

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書

【包括委任状番号】 0106993

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光学部品、光学装置および光通信システム

【特許請求の範囲】

【請求項1】 平板の一方の面または該面に平行に内部に回折格子が形成された透過型の回折格子素子と、前記回折格子素子により回折された光を第1面に入力して第2面から出力するプリズムと、を備え、

前記プリズムが屈折率 n_1 の材料からなり、前記回折格子素子の両面が屈折率 n_0 の媒質に接しており、前記プリズムの前記第1面および前記第2面それぞれ が屈折率 n_0 の媒質に接しており、

前記回折格子素子に波長 λ の光が入射角 θ 0で入射するとして、前記回折格子素子から前記プリズムの前記第1面に入射する光の入射角を θ 2とし、前記プリズムの前記第2面から出射する光の出射角を θ 5とし、前記回折格子素子における回折角の温度係数を F_g とし、前記プリズムの前記第1面に入射する光の入射角 θ 2が温度に依らず一定であると仮定した場合に前記プリズムの前記第2面から出射する光の出射角 θ 5の温度係数を F_g とし、前記プリズムによる角分散の拡大率を M_n としたときに、

「 n_1 > n_0 かつ| θ_5 |>| θ_2 |」または「 n_1 < n_0 かつ| θ_5 |<| θ_2 |」なる関係式を満たすとともに「 $-2M_pF_g$ < F_p <0」または「 $-2M_pF_g$ > F_p >0」なる関係式を満たす前記波長 λ および前記入射角 θ_0 が存在する、

ことを特徴とする光学部品。

【請求項2】 温度範囲-20C \sim +80 \sim に含まれる何れかの温度において「 $F_p = -M_p F_g$ 」なる関係式を満たすことを特徴とする請求項1記載の光学部品。

【請求項3】 前記プリズムの前記第2面から出射する光の出射角 θ_5 の温度係数を F_t とし、該出射角 θ_5 の角分散を D_t としたときに、温度範囲-20 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ の絶対値が $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ の絶対値が $^{\circ}$ $^$

【請求項4】 温度範囲-20C $\sim+80$ Cに含まれる何れかの温度において比(F_t/D_t)の絶対値が0.2 p m/Cより小さいことを特徴とする請求項

3記載の光学部品。

【請求項 5 】 前記回折格子素子における角分散を D_g とし、該角分散 D_g の温度係数を G_g とし、前記プリズムによる角分散の拡大率 M_p の温度係数を H_t としたときに、「 $-2M_pG_g$ < H_tD_g <0」または「 $-2M_pG_g$ > H_tD_g >0」なる関係式を満たすことを特徴とする請求項 1 記載の光学部品。

【請求項 6 】 温度範囲-20C~+80Cに含まれる何れかの温度において「 $-M_pG_g=H_tD_g$ 」なる関係式を満たすことを特徴とする請求項 5記載の光学部品。

【請求項7】 前記回折格子の格子周期を Λ としたときに積($n_0\Lambda$)の温度係数の値が負であり、比(n_1/n_0)の温度係数が負であることを特徴とする請求項1記載の光学部品。

【請求項8】 前記プリズムが半導体からなることを特徴とする請求項1記載の光学部品。

【請求項9】 前記半導体がシリコンであることを特徴とする請求項8記載の光学部品。

【請求項10】 請求項1記載の光学部品を含み、この光学部品により光を 合波または分波することを特徴とする光学装置。

【請求項11】 前記光学部品が筐体内に気密封止されていることを特徴とする請求項10記載の特徴とする光学装置。

【請求項12】 請求項10記載の光学装置を含み、信号光を伝送するとともに、この光学装置において信号光を合波または分波することを特徴とする光通信システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

・【発明の属する技術分野】

本発明は、回折格子素子を含む光学部品、この光学部品を含む光学装置、および、この光学装置を含む光通信システムに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

回折格子素子は、透明平板の一方の面または該面に平行に内部に回折格子が形成されたものである(例えば非特許文献 1 を参照)。この回折格子素子では、回折格子に入射した光は、その回折格子により回折される。そのときの光の回折角は、波長によって異なる。すなわち、格子周期 Λ の回折格子に波長 λ の光が入射角 θ 0で入射したとき、回折格子から出射されるm次回折光の出射角 θ 1は、

【数1】

$$\theta_1 = \sin^{-1} \left(\sin \theta_0 + \frac{m\lambda}{n_0 \Lambda} \right) \qquad \cdots (1)$$

なる式で表され、波長 λ によって異なる。ここで、 n_0 は回折格子素子の周囲の 媒質の屈折率である。

[0004]

このように、この回折格子素子は、入射した光を分波して出射する光分波器として用いられ得る。また、この回折格子素子は、上記の場合とは逆の方向に光を導く場合には、入射した光を合波して出射する光合波器として用いられ得る。さらに、回折格子素子と他の光学素子とを組み合わせることで、例えば、波長に応じて光の群遅延時間を調整する分散調整器を構成することもできる。したがって、回折格子素子は、多波長の信号光を多重化して伝送する波長分割多重(WDM:Wavelength Division Multiplexing)光通信システムにおいて重要な光デバイスの1つとなっている。

また、このような回折格子素子では、角分散 D_g (回折角 θ_1 の波長依存性)の 絶対値が大きいほど、光合分波等が容易となる点で好ましい。ここで、角分散 D_g は

[0006]

【数2】

$$D_g = \frac{\partial \theta_1}{\partial \lambda} = \frac{m}{n_0 \Lambda \cos \theta_1} \qquad \cdots (2)$$

なる式で表される。

[0007]

【非特許文献1】

小舘香椎子、「回折光学の発展と新展開」、日本女子大学紀要、理学部、第10号、pp.7-24, (2002)

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、回折格子素子に入射する光の波長および入射角が一定であっても、温度に依存して回折角が変化する。WDM光通信システムで用いられる場合に、回折格子素子における回折角が変化すると、これに因り、信号光の損失が大きくなり、或いは、信号光の波形が劣化して、通信エラーが生じる場合がある。このような通信エラーを抑制するために、従来では、回折格子素子の温度を一定に制御するアクティブな温度制御機構を設ける必要があった。しかし、温度制御機構を設けることはシステムコストの増加を引き起こし、また、温度制御機構に対する電力供給が必要であることからもシステムコストの増加を引き起こしていた。

[0009]

また、角分散の絶対値を大きくするには、上記(2)式から判るように、回折次数 mまたは回折角 θ_1 の絶対値を大きくすることが考えられ、また、格子周期 Λ を小さくすることが考えられる。しかし、前者の場合には回折効率が小さくなり、また、後者の場合には回折格子の加工が困難となることから、角分散の絶対値を大きくするにも限界があった。特に、従来の回折格子素子では、回折角の温度依存性の低減と角分散の絶対値の拡大との双方を実現することができなかった。

[0010]

本発明は、上記問題点を解消する為になされたものであり、角分散の絶対値を

大きくすることができるとともに回折角の温度依存性を低減することができる光 学部品を提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】

本発明に係る光学部品は、平板の一方の面または該面に平行に内部に回折格子 が形成された透過型の回折格子素子と、回折格子素子により回折された光を第1 面に入力して第2面から出力するプリズムと、を備え、プリズムが屈折率 n₁の 材料からなり、回折格子素子の両面が屈折率noの媒質に接しており、プリズム の第1面および第2面それぞれが屈折率 n_0 の媒質に接しており、回折格子素子 に波長 λ の光が入射角 θ 0で入射するとして、回折格子素子からプリズムの第1 面に入射する光の入射角を θ_2 とし、プリズムの第2面から出射する光の出射角 を θ_5 とし、回折格子素子における回折角の温度係数を F_g とし、プリズムの第1 面に入射する光の入射角 θ_2 が温度に依らず一定であると仮定した場合にプリズ ムの第2面から出射する光の出射角 θ_5 の温度係数を F_p とし、プリズムによる角 分散の拡大率を M_n としたときに、 $\lceil n_1 > n_0$ かつ $\lceil \theta_5 \rceil > \lceil \theta_2 \rceil$ 」または $\lceil n_1 \rceil$ <n₀かつ $|\theta_5|<|\theta_2|$ 」なる関係式を満たすとともに「 $-2M_pF_g<F_p<0$ 」または「 $-2M_pF_g>F_p>0$ 」なる関係式を満たす上記波長 λ および上記入 射角 θ_0 が存在することを特徴とする。このように構成される光学部品は、出射 角 θ_5 の角分散の絶対値を拡大するとともに、該出射角 θ_5 の温度依存性を低減す ることができる。

[0012]

なお、上記波長 λ は、この光学部品における使用波長帯域内にあるのが好適である。例えば、この光学部品が光通信に用いられる場合には、上記波長 λ は、波長帯域 1.26μ m $\sim 1.675\mu$ m内に含まれるのが好適であり、特にCバンド(波長 $1.53\sim 1.565\mu$ m)内またはLバンド(波長 $1.565\sim 1.625\mu$ m)内に含まれるのが好適である。また、上記関係式は、この光学部品が用いられる環境の温度範囲内で満たされるのが好適である。例えば、この光学部品が光通信に用いられる場合には、上記関係式は温度範囲-20 $\sim +80$ \sim 内で満たされるのが好適である。

[0013]

本発明に係る光学部品は、温度範囲-20C $\sim+80$ Cに含まれる何れかの温度において「 $F_p=-M_pF_g$ 」なる関係式を満たすのが好適であり、この場合には、上記温度範囲内の何れかの温度で、出射角 θ_5 の温度係数を0にすることができる。

[0014]

本発明に係る光学部品は、プリズムの第2面から出射する光の出射角 θ_5 の温度係数を F_t とし、該出射角 θ_5 の角分散を D_t としたときに、温度範囲-20 $^{\circ}$ $^{\circ$

[0015]

本発明に係る光学部品は、回折格子素子における角分散を D_g とし、該角分散 D_g の温度係数を G_g とし、プリズムによる角分散の拡大率 M_p の温度係数を H_t と したときに、「 $-2M_pG_g$ < H_tD_g <0」または「 $-2M_pG_g$ > H_tD_g >0」なる関係式を満たすのが好適であり、この場合には、出射角 θ_5 の角分散 D_t の温度依存性を低減することができる。また、温度範囲-20C~+80Cに含まれる何れかの温度において「 $-M_pG_g=H_tD_g$ 」なる関係式を満たすのが好適であり、この場合には、上記温度範囲内の何れかの温度で、出射角 θ_5 の角分散 D_t の温度係数を0にすることができる。

[0016]

本発明に係る光学部品は、回折格子の格子周期を Λ としたときに積($n_0\Lambda$)の温度係数の値が負であり、比(n_1/n_0)の温度係数が負であるのが好適である。また、本発明に係る光学部品は、プリズムが半導体からなるのが好適であり、この半導体がシリコンであるのが好適である。これらの場合には、出射角 θ_5 の角分散 D_t の絶対値を拡大するとともに、該出射角 θ_5 の温度依存性を低減する上で好都合であり、また、該角分散 D_t の温度依存性を低減する上でも好都合で

ある。

[0017]

本発明に係る光学装置は、上記の本発明に係る光学部品を含み、この光学部品により光を合波または分波することを特徴とする。光学部品が筐体内に気密封止されているのが好適である。本発明に係る光通信システムは、上記の本発明に係る光学装置を含み、信号光を伝送するとともに、この光学装置において信号光を合波または分波することを特徴とする。この光学装置は、角分散が大きく温度依存性が小さい光学部品を含むことから、小型化可能であり、また、温度制御機構を不要化または簡略化することができる。

[0018]

【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。なお、各図には、説明の便宜のために $\mathbf{x} \mathbf{y} \mathbf{z}$ 直交座標系が示されている。また、以下では、屈折率 \mathbf{n}_0 , \mathbf{n}_1 の波長依存性は、回折格子の角分散より充分に小さいので、無視する。

[0019]

先ず、本発明に係る光学部品の実施形態について説明する。図1は、本実施形態に係る光学部品1の説明図である。この図に示される光学部品1は、回折格子素子10およびプリズム20、ならびに、これらの周囲にある屈折率 n_0 の媒質を備える。回折格子素子10は、xy 平面に平行な2面を有する透明平板において、そのうちの一方の面(上面)に格子周期 Λ の回折格子が形成されている。この回折格子における周期的な凸条または凹溝の各々は、x 軸に平行な方向に延在する。プリズム20は、屈折率 n_1 の透明材料からなり、互いに平行ではない第1面21および第2面22を有する。第1面21および第2面22それぞれはx 軸に平行である。

[0020]

このような光学部品 1 において、xy 平面に対する第 1 面 2 1 の傾斜角を ϕ_0 と表し、第 1 面 2 1 に対する第 2 面 2 2 の傾斜角を ϕ_1 と表す。すなわち、第 2

面 2 2 は、x y 平面に対して角度($\phi_1+\phi_2$)だけ傾斜している。また、回折格子素子 1 0 に入射する光の波長を λ と表し、回折格子素子 1 0 に入射する光の入射角を θ_0 と表し、回折格子素子 1 0 から出射する透過m次回折光の出射角を θ_1 と表し、プリズム 2 0 の第 1 面 2 1 に入射する光の入射角を θ_2 と表し、プリズム 2 0 の第 1 面 2 1 において屈折する光の屈折角を θ_3 と表し、プリズム 2 0 の 内部から第 2 面 2 2 に入射する光の入射角を θ_4 と表し、プリズム 2 0 の第 2 面 2 2 から出射する光の出射角を θ_5 と表す。 なお、角度 ϕ_0 , ϕ_1 , θ_0 $\sim \theta_5$ および回折次数 m それぞれは、図中に示された向きのときに正とする。

回折格子素子10における回折角 θ 1の温度係数Fg、および、回折格子素子10における角分散Dg(上記(2)式)の温度係数Ggそれぞれは、

【数3】

$$F_{g} = \frac{\partial \theta_{1}}{\partial T} = -\frac{\lambda D_{g}}{n_{0} \Lambda} \frac{d}{dT} (n_{0} \Lambda) \qquad \cdots (3)$$

【数4】

$$G_g = \frac{\partial D_g}{\partial T} = \left(\frac{1}{\lambda} + D_g \tan \theta_1\right) F_g \qquad \cdots (4)$$

なる式で表される。ここで、Tは温度変数である。

また、角度 ϕ_0 , ϕ_1 , θ_0 ~ θ_5 の間には、

[0024]

【数5】

$$\sin \theta_1 = \sin \theta_0 + \frac{m\lambda}{n_0 \Lambda} \qquad \cdots (5a)$$

$$\theta_2 = \theta_1 + \phi_0 \qquad \cdots (5b)$$

$$n_1 \sin \theta_3 = n_0 \sin \theta_2 \qquad \cdots (5c)$$

$$\theta_4 = \theta_3 + \phi_1 \qquad \cdots (5d)$$

$$n_0 \sin \theta_5 = n_1 \sin \theta_4 \qquad \cdots (5e)$$

なる関係式が成り立つ。

[0025]

プリズム20の第2面22から出射する光の出射角 θ_5 の角分散 D_t は、

[0026]

【数6】

$$D_{t} = \frac{\partial \theta_{5}}{\partial \lambda} = M_{p} D_{g} \qquad \cdots (6)$$

なる式で表される。ここで、 $\mathbf{M_p}$ は、出射角 $\boldsymbol{\theta}_5$ の角分散 $\mathbf{D_t}$ と出射角 $\boldsymbol{\theta}_1$ の角分散 $\mathbf{D_g}$ との比、すなわち、プリズム 2 0 による角分散の拡大率を表しており、

【数7】

$$M_{p} = \frac{\cos \theta_{2} \cos \theta_{4}}{\cos \theta_{3} \cos \theta_{5}} \qquad \cdots (7)$$

なる式で表される。

[0028]

プリズム 20 による角分散の拡大率 M_p の絶対値が 1 より大きければ、プリズム 20 から出射する光の出射角 θ_5 の角分散 D_t は、回折格子素子 10 から出射する光の出射角 θ_1 の角分散 D_g より大きくなる。その為の条件は、

[0029]

【数8】

$${(7)$$
式の分子 $}^2 - {(7)}式の分母 2$

$$= \frac{1}{n_1^2} \left(n_1^2 - n_0^2 \right) \left(\sin^2 \theta_5 - \sin^2 \theta_2 \right) > 0 \qquad \cdots (8)$$

なる式で表され、さらに、この(8)式から、

【数9】

$$n_1 > n_0$$
 かつ $\left|\theta_5\right| > \left|\theta_2\right|$ … (9a) または
$$n_1 < n_0$$
 かつ $\left|\theta_5\right| < \left|\theta_2\right|$ … (9b)

なる式で表される。

[0031]

この(9)式で表されるように、プリズム20の屈折率n₁が周囲媒質の屈折率n $_0$ より大きいときには、出射角の絶対値 $|\theta_5|$ が入射角の絶対値 $|\theta_2|$ より大きく なるように、プリズム20の屈折率 n_1 、第1面21の傾斜角 ϕ_0 および第2面2 $2の傾斜角 \phi_1$ が適切に設計されればよい。一方、プリズム 20 の屈折率 n_1 が周 囲媒質の屈折率 n_0 より小さいときには、出射角の絶対値 $|\theta_5|$ が入射角の絶対値 $|\theta_2|$ より小さくなるように、プリズム20の屈折率 n_1 、第1面21の傾斜角 ϕ $_0$ および第2面22の傾斜角 ϕ_1 が適切に設計されればよい。このようにすること により、プリズム 20 による角分散の拡大率 M_p の絶対値が 1 より大きな値とな り、光学部品1全体の角分散D_tは、回折格子素子10単体の角分散D_gより大き くなる。

··· (9b)

[0032]

次に、プリズム 20 の第2面 22 から出射する光の出射角 θ_5 の温度依存性の 低減について説明する。この光学部品1においてプリズム20の第2面22から 出射する光の出射角 θ_5 の温度係数 F_t は、

[0033]

【数10】

$$F_{t} = \frac{\partial \theta_{5}}{\partial T} = M_{p} F_{g} + F_{p} \qquad \cdots (10)$$

なる式で表される。

[0034]

ここで、 F_p は、プリズム 20の第1面 21に入射する光の入射角 θ_2 が温度に依らず一定であると仮定した場合にプリズム 20の第2面 22から出射する光の出射角 θ_5 の温度係数である。この温度係数 F_p は、

【数11】

$$F_{p} = M_{p} \frac{\sin \phi_{1}}{\cos \theta_{2} \cos \theta_{4}} \frac{d}{dT} \left(\frac{n_{1}}{n_{0}} \right) \quad \cdots (11)$$

なる式で表される。

[0036]

したがって、上記(10)式から、

[0037]

【数12】

$$-2M_{p}F_{g} < F_{p} < 0 \qquad \cdots (12a)$$

または

$$-2M_{p}F_{g} > F_{p} > 0 \qquad \cdots (12b)$$

なる関係式が満たされれば、この光学部品 1 においてプリズム 2 0 の第 2 面 2 2 から出射する光の出射角 θ 5 の温度係数 F 0 を から出射する光の出射角 θ 1 の温度係数 F 1 の温度係数 1 の温度系数 1 の温度数 1 の温度数

[0038]

また、温度範囲−20℃~+80℃に含まれる何れかの温度において、

[0039]

【数13】

$$F_p = -M_p F_g \qquad \cdots (13)$$

なる関係式が満たされるのが好適である。この場合には、光学部品 1 においてプリズム 2 0 の第 2 面 2 2 から出射する光の出射角 θ 5 の温度係数 F t の絶対値は、この(13)式が満たされる温度において 0 となり、また、上記温度範囲において小さい。

このような光学部品 1 が波長分割多重(W D M: Wavelength Division Multip lexing) 光通信において用いられる場合、温度範囲 - 20℃~+80℃に含まれる何れかの温度において、

【数14】

$$\left| \frac{F_t}{D_t} \right| = \left| \frac{F_g}{D_g} + \frac{F_p}{M_p D_g} \right| \qquad \cdots (14)$$

なる式で表される比(F_t/D_t)の絶対値は小さい方が好ましい。ここで、比(F_t/D_t)は、プリズム 2 O 出射後の或る観測位置に到達する光の波長の温度依存性を表している。

例えば、信号光の光周波数間隔が100GHzである場合には、温度範囲-20C~+80Cに含まれる何れかの温度において、比(F_t/D_t)の絶対値は0.4 p m/C(=40pm/100C)より小さいのが好適である。また、信号光の光周波数間隔が50GHzである場合には、温度範囲-20C~+80Cに含まれる何れかの温度において、比(F_t/D_t)の絶対値は0.2 p m/C(=20pm/100C)より小さいのが好適である。

次に、プリズム 2 0 の第 2 面 2 2 から出射する光の出射角 θ_5 の角分散 D_t の温度依存性の低減について説明する。以上のようにしてプリズム 2 0 の第 2 面 2 2

から出射する光の出射角 θ_5 の温度依存性が低減されたとしても、該出射角 θ_5 の角分散 D_t の温度依存性が大きいと、温度が変化したときに、或る 1 波長については出射角 θ_5 が略一定であっても、他の波長については出射角 θ_5 が大きく変化する。そこで、角分散 D_t の温度依存性も小さいことが望まれる。

プリズム 20 の第 2 面 2 2 から出射する光の出射角 θ_5 の角分散 D_t の温度係数 G_t は、

【数15】

$$G_{t} = \frac{\partial D_{t}}{\partial T} = M_{p}G_{g} + H_{t}D_{g} \qquad \cdots (15a)$$

$$H_{t} = A_{p} + B_{p}F_{t} = \frac{\partial M_{p}}{\partial T} \qquad \cdots (15b)$$

なる式で表される。ここで、 H_t は、プリズム 20 による角分散の拡大率 M_p の温度係数である。また、この温度係数 H_t の式中のパラメータ A_p および B_p それぞれは、

【数16】

$$A_p = F_p \left(\tan \theta_2 + \frac{n_0 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_3} \tan \theta_4 \right) \qquad \cdots (16a)$$

$$B_p = M_p \tan \theta_5 - \tan \theta_2 + (\tan \theta_3 - \tan \theta_4) \frac{n_0 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_3} \qquad \cdots (16b)$$

なる式で表される。

温度係数 F_t が既に充分に小さい値とされているから、上記(15)式において、温度係数 F_t を因数として含む項を無視してもよい。また、

【数17】

$$-2M_pG_g < H_iD_g < 0$$
 … (17a)
または
 $-2M_pG_g > H_iD_g > 0$ … (17a)

なる関係式が満たされれば、この光学部品 1 においてプリズム 2 0 の第 2 面 2 2 から出射する光の出射角 θ $_5$ の角分散 D_t の温度係数 G_t の絶対値は、回折格子素子 1 0 から出射する光の出射角 θ $_1$ の角分散 D_g の温度係数 G_g にプリズム 2 0 による角分散の拡大率 M_p を乗じた値の絶対値より小さくなる。

また、温度範囲−20℃~+80℃に含まれる何れかの温度において、

[0050]

【数18】

$$-M_p G_g = H_t D_g \qquad \cdots (18)$$

なる関係式が満たされるのが好適である。この場合には、光学部品 1 においてプリズム 2 0 の第 2 面 2 2 から出射する光の出射角 θ 5 の角分散 D_t の温度係数 G_t の絶対値は、この(18)式が満たされる温度において 0 となり、また、上記温度範囲において小さい。

このような光学部品 1 がW D M 光通信において用いられる場合、温度範囲 -2 0 \mathbb{C} \sim +80 \mathbb{C} に含まれる何れかの温度において、比(G_t / D_t)の絶対値は小さい方が好ましい。ここで、比(G_t / D_t)は、プリズム 20 出射後の或る観測領域に到達する光の波長帯域の温度依存性を表している。

例えば、信号光波長帯域がCバンド(1.53μ m $\sim 1.565\mu$ m)である場合、信号光の光周波数間隔が100GHzであるときには、比(G_t/D_t)の絶対値は $11.4pm/C/\mu$ m($=0.4pm/C/(1.565\mu$ m -1.53μ m))以下であるのが好適であり、信号光の光周波数間隔が50GHzであるときには、比(G

 $_{\mathbf{t}}$ / $D_{\mathbf{t}}$) の絶対値は5.7 p m/ \mathbb{C} / μ m (=0.2pm/ \mathbb{C} /(1.565 μ m-1.53 μ m) 以下であるのが好適である。

[0053]

信号光波長帯域がLバンド(1.565μ m~ 1.625μ m)である場合、信号光の光周波数間隔が100GHzであるときには、比(G_t/D_t)の絶対値は $6.7 pm/C/\mu$ m以下であるのが好適であり、信号光の光周波数間隔が50GHzであるときには、比(G_t/D_t)の絶対値は $3.3 pm/C/\mu$ m以下であるのが好適である。

[0054]

また、信号光波長帯域がCバンドおよびLバンドの双方を含む場合、信号光の 光周波数間隔が100 G H z であるときには、比(G_t/D_t)の絶対値は4.2 p m/ \mathbb{C}/μ m以下であるのが好適であり、信号光の光周波数間隔が50 G H z であるときには、比(G_t/D_t)の絶対値は2.1 p m/ \mathbb{C}/μ m以下であるのが好適である。

[0055]

以上のように、光学部品 1 において、光学部品 1 としての出射角 θ_5 の角分散 D_t の絶対値を拡大するとともに、該出射角 θ_5 の温度係数 F_t の絶対値を小さくすることができ、該角分散 D_t の温度係数 G_t の絶対値を小さくすることもできる。上記諸式を満たすよう、プリズム 2 のの屈折率 n_1 および屈折率 n_1 の温度係数、第 1 面 2 1 の傾斜角 ϕ_0 ならびに第 2 面 2 2 の傾斜角 ϕ_1 が適切に設計されればよい。

[0056]

なお、プリズム20から回折格子素子10への反射戻り光があると、光の干渉に因り回折効率が劣化する。そこで、プリズム20または回折格子素子10に反射低減処理を施すのが好ましい。例えば、プリズム20の表面に施した反射低減膜により、使用する回折次数の光の反射を低減し、他の次数の光がプリズム20に入射しないようにプリズム20の幅を調整したりスリットで遮断したりするのが好ましい。また、プリズム20の角度や位置を調整することで、反射光の位置や角度をずらせて、光の干渉が生じないようにするのも好ましい。

[0057]

次に、本実施形態に係る光学部品 1 の具体的な実施例 $1 \sim 4$ について説明する。そのうち実施例 $1 \sim 3$ それぞれでは、回折格子素子 1 0 が石英ガラスからなり、格子周期 Λ が 1 0 1 2 μ mであり、格子周期 Λ の線膨張係数が 5×1 0^{-7} / \mathbb{C} であり、周囲媒質が大気圧の空気($n_0 = 1$)であり、温度 3 0 \mathbb{C} における周囲媒質の屈折率 n_0 の温度係数($1 / n_0 \cdot d n_0 / d T$)が -8.6×10^{-7} / \mathbb{C} である。また、中心波長 1.55μ mの光を回折格子素子 10 に入射させ、そのときの入射角 0 が 50 度である。このとき、回折格子素子 10 年体においては、-1 次光の回折角 0 は 10 であり、回折格子素子 10 における角分散 10 の 10 であり、回折角 10 における角分散 10 の 10 であり、角分散 10 の 10 の 10 の 10 であり、短手機数 10 の 10 であり、角分散 10 の 10 の 10 であり、角分散 10 の 10 であり、回折角 10 であり、角分散 10 の 10 であり、短長帯域変化量(10 で 10 で 10

[0058]

実施例1では、プリズム20はオハラ社製のガラスS-PHM52からなる。このガラスは、屈折率 n_1 が1.60であり、屈折率 n_1 の温度係数($1/n_1$ ・d n_1/d T)が $-3.42 \times 10^{-6}/\mathbb{C}$ である。上記(9)式、上記(13)式および上記(18)式を満たす各パラメータを求めると以下のとおりである。プリズム20の第1面21の傾斜角 ϕ_0 は-2.37度であり、プリズム20の第2面22の傾斜角 ϕ_1 は-5.94度であり、プリズム20の第1面21に入射する光の入射角 θ_2 は-52.4度であり、プリズム20の第2面22から出射する光の出射角 θ_5 は-68.7度である。光学部品1全体においては、プリズム20の第2面22から出射する光の出射角 θ_5 の温度係数 F_t は略0度/ \mathbb{C} であり、該角分散 D_t の温度係数 G_t は略0度/ \mathbb{C} にあり、該角分散 \mathbb{C} にあり、被長帯域変化量($\mathbb{C}_t/\mathbb{D}_t$)は略0 $\mathbb{C}_t/\mathbb{C}_t$)は略0 $\mathbb{C}_t/\mathbb{C}_t$)は略0 $\mathbb{C}_t/\mathbb{C}_t$)は略0 $\mathbb{C}_t/\mathbb{C}_t$)は略0 $\mathbb{C}_t/\mathbb{C}_t$)は略0 $\mathbb{C}_t/\mathbb{C}_t$)に要応例1では、角分散 $\mathbb{C}_t/\mathbb{C}_t$ 0。このように、実施例1では、角分散 $\mathbb{C}_t/\mathbb{C}_t$ 0。温度係数 $\mathbb{C}_t/\mathbb{C}_t/\mathbb{C}_t$ 0。温度係数 $\mathbb{C}_t/\mathbb{C}_$

簡略化することができる。

[0059]

[0060]

実施例 3 では、プリズム 2 0 の材料であるガラスの組成を調整することにより、屈折率 n_1 および該屈折率の温度係数を好適化する。例えば、プリズム 2 0 の材料であるガラスの屈折率 n_1 を 1.44 とし、該屈折率の温度係数を -3.58 × 10^{-6} / \mathbb{C} とする。そして、上記(9)式、上記(13)式および上記(18)式を満たす各パラメータを求めると以下のとおりである。プリズム 2 0 の第 1 面 2 1 の傾斜角 ϕ_0 は 0 度であり、プリズム 2 0 の第 2 面 2 2 の傾斜角 ϕ_1 は -6.3 1 度であり、プリズム 2 0 の第 2 面 2 2 の傾斜角 ϕ_2 は -5 0.0 度であり、プリズム 2 0 の第 2 面 2 2 から出射する光の入射角 θ_2 は -5 0.0 度であり、プリズム 2 0 の第 2 面 2 2 から出射する光の出射角 θ_5 0 の第 2 面 2 2 から出射する光の出射角 θ_5 0 の角分散 D_t 1 は D_t 2 に D_t 3 に D_t 4 に D_t 5 に D_t 6 に D_t 7 に D_t 7 に D_t 8 に D_t 9 に

量(F_t/D_t)は略 $O_P m/C$ であり、波長帯域変化量(G_t/D_t)は略 $O_P m/C$ / U_t は略 $O_P m/C$ / U_t が U_t

[0061]

なお、上記の実施例 2 および実施例 3 では、プリズム 2 0 の第 1 面 2 1 の傾斜 角 ϕ $_0$ は 0 度であって、プリズム 2 0 の第 1 面 2 1 と回折格子素子 1 0 の下面と は互いに平行であるから、図 2 に示されるように、プリズム 2 0 の第 1 面 2 1 と回折格子素子 1 0 の下面とを互いに貼り合わせるのが好適であり、このようにすることにより光学部品 1 の製造および取り扱いが容易となる。また、このように貼り合わせるに際しては、回折格子素子 1 0 およびプリズム 2 0 それぞれの線膨張係数の差が 0 (または極めて小さい)のが好適であり、このようにすることにより、上記の設計どおりの性能を実現することができる。

[0062]

また、上記の実施例1~3における回折格子素子10では、

[0063]

【数19】

$$\frac{1}{n_0\Lambda}\frac{d}{dT}(n_0\Lambda) = \frac{1}{n_0}\frac{dn_0}{dT} + \frac{1}{\Lambda}\frac{d\Lambda}{dT} \qquad \cdots (19)$$

なる式で表される積 $(n_0\Lambda)$ の温度係数は、 $-3.6\times10^{-7}/\mathbb{C}$ であって、負であるのが特徴である。さらに、この温度依存性を打ち消すために、プリズム 20では、

[0064]

【数20】

$$\frac{1}{n_1/n_0} \frac{d}{dT} \left(\frac{n_1}{n_0} \right) = \frac{1}{n_1} \frac{dn_1}{dT} - \frac{1}{n_0} \frac{dn_0}{dT} \qquad \cdots (20)$$

なる式で表される比 (n_1/n_0) の温度係数も負であるのが特徴である。

[0065]

以下に説明する実施例 4 では、積($n_0\Lambda$)の温度係数は正である。周囲媒質の屈折率 n_0 に対する回折格子素子 1 0 の材料の屈折率の比が大きいほど、回折格子の凸条の高さが低くても回折効率が大きいから、製造が容易である。しかし、このような高屈折率のガラスは、一般に線膨張係数が 5×1 0 $^{-6}/\mathbb{C}$ 以上であり、積($n_0\Lambda$)の温度係数が正となる。

[0066]

実施例4では、格子周期 Λ が 1.012μ mであり、格子周期 Λ の線膨張係数が $6.6\times10^{-6}/\mathbb{C}$ であり、周囲媒質が大気圧の空気($n_0=1$)であり、温度30 \mathbb{C} における周囲媒質の屈折率 n_0 の温度係数が $-8.6\times10^{-7}/\mathbb{C}$ である。また、中心波長 1.55μ mの光を回折格子素子10に入射させ、そのときの入射角 θ_0 が50度である。このとき、回折格子素子10はおいては、-1次光の回折角 θ_1 は-50.0度であり、回折格子素子10における角分散 $\mathbf{D}_{\mathbf{g}}$ は-88.1度/ μ mであり、回折角 θ_1 の温度係数 $\mathbf{F}_{\mathbf{g}}$ は 7.84×10^{-4} 度/ \mathbb{C} であり、角分散 $\mathbf{D}_{\mathbf{g}}$ の温度係数 $\mathbf{G}_{\mathbf{g}}$ は 1.94×10^{-3} 度/ μ m/ \mathbb{C} であり、波長シフト量($\mathbf{F}_{\mathbf{g}}$ / $\mathbf{D}_{\mathbf{g}}$)は-8.90 pm/ \mathbb{C} であり、波長帯域変化量($\mathbf{G}_{\mathbf{g}}$ / $\mathbf{D}_{\mathbf{g}}$)は-22.1 pm/ \mathbb{C} / μ mである。

[0067]

この実施例 4 では、積($n_0\Lambda$)の温度係数の絶対値は、石英ガラスの場合より 1 桁以上大きいから、プリズム 2 0 の屈折率 n_1 の温度係数の絶対値も、石英ガラスの場合より 1 桁以上大きいことが必要である。したがって、プリズム 2 0 の材料は、半導体であるのが好適であり、特にシリコンであるのが好適である。シリコンは、屈折率が 3 .4 8 であり、屈折率の温度係数が 4 5 $.7 \times 1$ 0 $^{-6}$ $/ \mathbb{C}$ である。プリズム 2 0 がシリコンからなるものとして、上記(9)式、上記(13)式 および上記(18)式を満たす各パラメータを求めると以下のとおりである。

[0068]

プリズム 20の第1面 21の傾斜角 ϕ_0 は -7.41度であり、プリズム 20の第2面 22の傾斜角 ϕ_1 は -2.50度であり、プリズム 20の第1面 21に入射する光の入射角 θ_2 は -57.4度であり、プリズム 20の第2面 22から出射する光の出射角 θ_5 は -81.5度である。光学部品 1全体においては、プリズム 2

0の第2面22から出射する光の出射角 θ_5 の角分散 D_t は-319度/ μ mであり、該出射角 θ_5 の温度係数 F_t は略0度/ $\mathbb C$ であり、該角分散 D_t の温度係数 G_t は略0度/ μ m/ $\mathbb C$ である。波長シフト量(F_t / D_t)は略0pm/ $\mathbb C$ であり、波長帯域変化量(G_t / D_t)は略0pm/ $\mathbb C$ / μ mである。また、プリズム20による角分散の拡大率 M_p は3.62である。

[0069]

このように、実施例 4 でも、角分散 D_t の絶対値を大きくすることができるとともに、出射角 θ_5 の温度係数 F_t および角分散 D_t の温度係数 G_t の双方を殆どのにすることができて、温度制御機構を不要化または簡略化することができる。特に、実施例 4 では、プリズム 2 のの材料として屈折率 n_1 の温度係数の絶対値が大きい半導体を用いることにより、回折格子素子 1 のの材料として線膨張係数が大きい光学ガラスを用いることができる。そして、線膨張係数が大きい光学ガラスは屈折率が大きいので、この光学ガラスを用いることで、回折格子の凸条の高さが低くても回折効率が大きい回折格子素子 1 のを容易に製造することができる

[0070]

また、プリズム 2 0 の材料として他の半導体が用いられてもよく、Si(屈折率の温度係数 = $45.7 \times 10^{-6}/\mathbb{C}$)の他に、例えば、ZnS(屈折率の温度係数 = $19.4 \times 10^{-6}/\mathbb{C}$)、InP(屈折率の温度係数 = $27 \times 10^{-6}/\mathbb{C}$)、ZnSe(屈折率の温度係数 = $59 \times 10^{-6}/\mathbb{C}$)、ZnSe(屈折率の温度係数 = $52 \times 10^{-6}/\mathbb{C}$)および InGaAsP(屈折率の温度係数 = $65 \times 10^{-6}/\mathbb{C}$)などが好適に用いられ得る。なお、上記の各種の半導体の屈折率の温度係数は、光通信に用いられる波長における値であり、何れも通常の光学ガラスより絶対値が大きい。

[0071]

以上の説明では、光学部品1が光分波器として動作するものとして光学部品1 を説明してきたが、上記とは逆方向に光が進む場合には、この光学部品1は光合 波器として動作することができる。

[0072]

また、図3に示されるように、プリズム20の第2面22から出射する光を反射させる反射鏡31~34とともに光学部品1が用いられる場合には、この光学部品1および反射鏡31~34を含む光学装置2は、入射した光を光学部品1により分波した後に、その分波した各波長の光を反射鏡31~34により反射させ、その反射した光を光学部品1により合波する。このとき、分波から合波に至るまでの各波長の光路長(すなわち、反射鏡31~34の位置)を適切に設定することにより、この光学装置2は、各波長の光の群遅延時間を調整する分散調整器として用いられ得る。なお、この光学装置2は光サーキュレータとともに用いられる(図6参照)。

[0073]

また、図4に示されるように、プリズム20の第2面22から出射する光のパワーを検出する受光素子41~44とともに光学部品1が用いられる場合には、この光学部品1および受光素子41~44を含む光学装置3は、各波長の光のパワーを検出するスペクトル検出装置として用いられ得る。

[0074]

また、図5に示されるように、上記の光学部品1と同様の構成の2つの光学部品1a,1bならびに光アッテネータ51~54を含む光学装置4は、入射した光を光学部品1a(光分波器)により分波した後に、その分波した各波長の光に対して所定の損失を光アッテネータ51~54により付与し、その後に各波長の光を光学部品1b(光合波器)により合波する。この光学装置4は、光フィルタとして用いられ、また、光増幅器の利得を等化する利得等化器として用いられ得る。なお、図3に示される構成において、光学部品1と反射鏡31~34との間に光アッテネータを挿入することでも、光フィルタを実現することができる。

[0075]

上述したように、光学部品1を含む光学装置は、光分波器、光合波器、分散調整器、スペクトル検出装置および光フィルタ等として、WDM光通信システムにおいて好適に用いられる。また、これらの光学装置は、レーザダイオード、フォトダイオードおよびMEMS (Micro Electro Mechanical System) などの半導体部品をも含む場合がある。ところで、一般に、半導体部品は、水素や水蒸気の

影響に因る劣化を防止するため、気密封止される。また、半導体部品を含まない 光学装置でも、気密封止することにより、回折格子素子10やプリズム20への 異物の付着を抑制することで、良好な特性を維持することができる。以下では、 気密封止による回折特性の温度依存性の低減について具体例を示す。

[0076]

ガスの屈折率nは、一般に

[0077]

【数21】

$$n=1+\Delta n \qquad \cdots (21)$$

なる式で表される。ここで、 Δ nは、真空の屈折率との差を表しており、ガスにより異なり、He, Ne, Arおよび N_2 それぞれについては温度 0 C c 1 気圧のときの値が

[0078]

【数22】

He
$$\Delta n = 0.35 \times 10^{-4}$$
 (22a)

Ne $\Delta n = 0.67 \times 10^{-4}$ (22b)

Ar $\Delta n = 2.84 \times 10^{-4}$ (22c)

N₂ $\Delta n = 2.97 \times 10^{-4}$ (22d)

のとおりである。

[0079]

温度または圧力が変化すると、ガスの密度に略比例して Δ nが変化する。気密 封止時におけるガス密度を ρ_0 とし、気密封止時におけるガス温度を T_0 とし、ガスの体積膨張率を γ とする。このとき、温度Tの時のガスの屈折率nは、

[0080]

【数23】

$$n = 1 + \Delta n \frac{\rho}{\rho_0} \qquad \cdots (23)$$

なる式で表され、温度Τの時のガスの密度ρは、

[0081]

【数24】

$$\frac{\rho}{\rho_0} = 1 - \gamma (T - T_0) \qquad \cdots (24)$$

なる式で表される。よって、気密封止時のガスの屈折率の温度係数βは、

[0082]

【数25】

$$\beta = \frac{1}{n} \frac{dn}{dT} \approx -\Delta n \gamma \qquad \cdots (25)$$

なる式で表される。

[0083]

光学部品 1 (および半導体部品)を収納して封止する筐体の材質がA 1 である場合、その筐体の線膨張係数が 2 $3 \times 10^{-6}/\mathbb{C}$ であるので、その筐体の内部にあるガスの体積膨張率 γ は $6 \ 9 \times 10^{-6}/\mathbb{C}$ (= $3x23x10^{-6}$)となる。よって、気密封止時のガスの屈折率の温度係数 β は、H e ガスの場合には $-0.024 \times 10^{-7}/\mathbb{C}$ であり、N $_{9}$ ガスの場合には $-0.20 \times 10^{-7}/\mathbb{C}$ である。

[0084]

これらの気密封止時のガスの屈折率の温度係数 β の値は、石英ガラスの線膨張係数 $5 \times 10^{-7}/\mathbb{C}$ と比較して、絶対値が1 桁以上も小さい。また、大気圧中では、ガスの体積膨張率は、絶対温度に反比例し、例えば温度 $0\mathbb{C}$ では $3.7 \times 10^{-3}/\mathbb{C}$ (=1/273) であるから、A 1 の筐体で気密封止されたガスの体積膨張率 γ は、大気圧中でのガスの体積膨張率と比較して、絶対値が2 桁以上も小さい。

[0085]

したがって、A1のような線膨張係数が大きい材料からなる筐体を用いて気密封止をすれば、真空を含め、回折格子素子10やプリズム20の周囲にある媒質(一般にはガス)の屈折率n₀の温度依存性は、無視し得るほどに小さくなる。なお、封止される場合であっても、回折格子素子10やプリズム20の周囲にある媒質が樹脂のように線膨張係数が大きい場合には、気密封止時のガスの屈折率

の温度係数βを考慮して上記(9)式や(12)式などを満たす必要がある。

[0086]

次に、このような気密封止した光学部品の実施例について説明する。この実施例では、回折格子素子10およびプリズム20は、A1より線膨張係数が小さい材料からなる筐体の内部に設けられて封止される。回折格子素子10が石英ガラスからなり、格子周期 Λ が1.012 μ mであり、格子周期 Λ の線膨張係数が5×10 $^{-7}$ / $\mathbb C$ であり、周囲媒質の屈折率 $\mathbf n_0$ は1であり、周囲媒質の屈折率 $\mathbf n_0$ の温度係数は無視し得るほどに小さいとする。また、中心波長1.55 μ mの光を回折格子素子10に入射させ、そのときの入射角 θ_0 が50度である。このとき、回折格子素子10年かにおいては、-1次光の回折角 θ_1 は-50.0度であり、回折格子素子10における角分散 $\mathbf D_g$ は-88.1度/ μ mであり、回折角 θ_1 の温度係数 $\mathbf F_g$ は 6.83×10^{-5} 度/ $\mathbb C$ であり、角分散 $\mathbf D_g$ の温度係数 $\mathbf G_g$ は1.69×10 $^{-4}$ 度/ μ m/ $\mathbb C$ であり、波長シフト量($\mathbf F_g$ / $\mathbf D_g$)は-0.775 pm/ $\mathbb C$ であり、波長帯域変化量($\mathbf G_g$ / $\mathbf D_g$)は-1.92 pm/ $\mathbb C$ / μ mである

[0087]

出射角 θ_5 の温度係数 F_t を殆どOにすることができ、また、角分散 D_t の温度係数 G_t を極めて小さい値にすることができて、温度制御機構を不要化または簡略化することができる。

[0088]

なお、この実施例では、回折格子素子10およびプリズム20それぞれの材質が同じであるから、回折格子素子10とプリズム20とを貼り合わせても、設計どおりの性能を実現することができ、光学部品1の製造および取り扱いが容易となる。また、回折格子素子10およびプリズム20が一体になっていてもよく、プリズムの一面に回折格子が形成されていてもよい。

[0089]

次に、本発明に係る光通信システムの実施形態について説明する。図6は、本 実施形態に係る光通信システム100の構成図である。この図に示される光通信 システム100は、光送信器110、光中継器120および光受信器130を備 えていて、光送信器110と光中継器120の間に光ファイバ伝送路140が敷 設され、光中継器120と光受信器130の間に光ファイバ伝送路150が敷設 されたものである。

[0090]

光送信器110は、光源111~114および光合波器115を備える。光源 111~114は、互いに異なる波長の信号光を出力する。光合波器115は、 これら光源111~114から出力された信号光を合波して、その合波した多波 長の信号光を光ファイバ伝送路140へ出力する。

[0091]

光中継器120は、光増幅器121、利得等化器122、光カプラ123およびスペクトル検出装置124を備える。光増幅器121は、光ファイバ伝送路140により伝送されて到達した信号光を入力し、この信号光を光増幅して出力する。利得等化器122は、光増幅器121から出力された信号光を入力して、その信号光に対して波長に応じた損失を付与することで、光増幅器121の利得を等化する。光カプラ123は、利得等化器122から出力された信号光の一部を分岐してスペクトル検出装置124へ出力するとともに、残部を光ファイバ伝送

路150へ出力する。スペクトル検出装置124は、光カプラ123から到達した信号光のパワーを波長毎にモニタする。そして、スペクトル検出装置124によるモニタ結果に基づいて、光増幅器121および利得等化器122それぞれの動作が制御される。

[0092]

光受信器130は、受光部131~134、光分波器135、光サーキュレータ136および分散調整器137を備える。光サーキュレータ136は、光ファイバ伝送路150により伝送されて到達した信号光を入力して、その信号光を分散調整器137へ出力する。また、光サーキュレータ136は、分散調整器137から到達した信号光を入力して、その信号光を光分波器135へ出力する。光分波器135は、分散調整器137から出力された多波長の信号光を入力し、その信号光を波長毎に分波して、各波長の信号光を受光部131~134へ出力する。受光部131~134は、光分波器135から到達した信号光を受信する。

[0093]

この光通信システム100は以下のように動作する。光送信器110においては、光源111~114それぞれから出力された信号光は、光合波器115により合波されて、光ファイバ伝送路140に出力される。光中継器120においては、光ファイバ伝送路140により伝送されて到達した多波長の信号光は、光増幅器121により光増幅され、利得等化器122により波長毎のパワーが均一にされて、光ファイバ伝送路150に出力される。また、光ファイバ伝送路150に出力される各波長の信号光のパワーがスペクトル検出装置124によりモニタされ、そのモニタ結果に基づいて光増幅器121および利得等化器122それぞれの動作が制御されて、光中継器120に到達する信号光の波数が変動した場合などにおいても、光ファイバ伝送路150に出力される各波長の信号光のパワーが均一にされる。光受信器130においては、光ファイバ伝送路150により伝送されて到達した多波長の信号光は、光サーキュレータ136を経て分散調整器137に入力し、この分散調整器137により分散補償され、再び光サーキュレータ136を経て光分波器135に入力する。光分波器135に入力した多波長の信号光は、光分波器135に入力する。光分波器135に入力した多波長の信号光は、光分波器135に入力する。光分波器135に入力した多波長の信号光は、光分波器135に入力する。光分波器135に入力した多波長の信号光は、光分波器135に入力する。光分波されて、受光部131~134

により受信される。

[0094]

このような光通信システム100において、光合波器115および光分波器135それぞれとして上記の光学部品1が用いられ、利得等化器122として上記の光学装置4が用いられ、スペクトル検出装置124として上記の光学装置3が用いられ、また、分散調整器137として上記の光学装置2が用いられる。したがって、この光通信システム1は、光学部品1の出射角の温度依存性が小さいことから、温度制御機構を不要化または簡略化することができる。また、光学部品1の角分散の絶対値が大きいことから、各装置を小型化することができる。

[0095]

【発明の効果】

以上、詳細に説明したとおり、本発明によれば、出射角の角分散の絶対値を拡 大するとともに、該出射角の温度依存性を低減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本実施形態に係る光学部品1の説明図である。

【図2】

他の実施形態に係る光学部品1の説明図である。

【図3】

本実施形態に係る光学装置2の構成図である。

【図4】

本実施形態に係る光学装置3の構成図である。

【図5】

本実施形態に係る光学装置4の構成図である。

【図6】

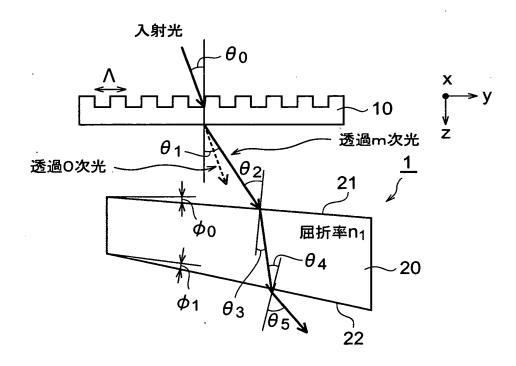
本実施形態に係る光通信システム100の構成図である。

【符号の説明】

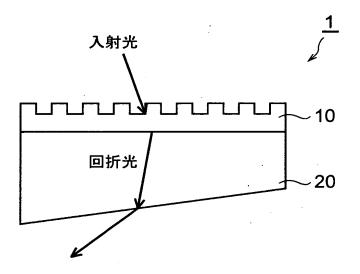
1 …光学部品、2~4 …光学装置、10…回折格子素子、20…プリズム、1 00…光通信システム。 【書類名】

図面

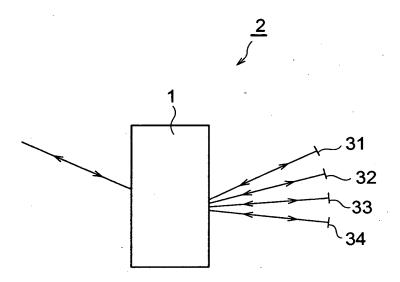
【図1】



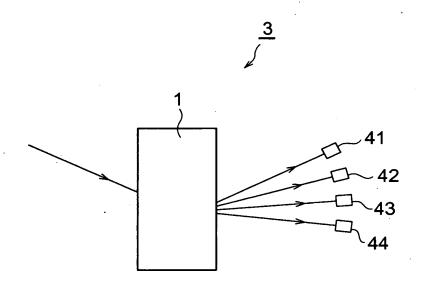
【図2】



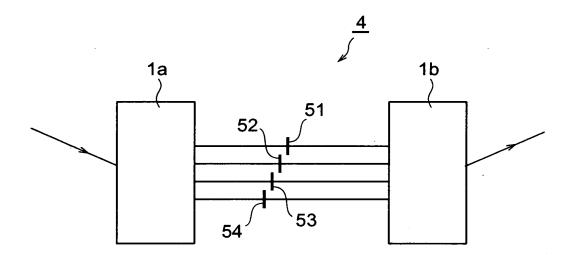
【図3】



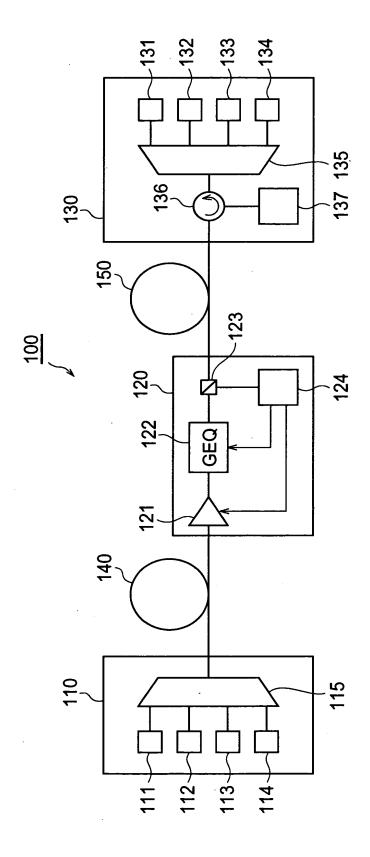
【図4】



【図5】



[図6]



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 角分散の絶対値を大きくすることができるとともに回折角の温度依存性を低減することができる光学部品を提供する。

【解決手段】 プリズム 2 0 は屈折率 n_1 の材料からなり、回折格子素子 1 0 およびプリズム 2 0 の周囲の媒質の屈折率は n_0 である。回折格子素子に波長 λ の光が入射角 θ_0 で入射するとして、回折格子素子からプリズムの第 1 面 2 1 に入射する光の入射角を θ_2 とし、プリズムの第 2 面 2 2 から出射する光の出射角を θ_5 とし、回折格子素子における回折角の温度係数を $\mathbf{F}_{\mathbf{g}}$ とし、入射角 θ_2 が温度に依らず一定であると仮定した場合の出射角 θ_5 の温度係数を $\mathbf{F}_{\mathbf{p}}$ とし、プリズムによる角分散の拡大率を $\mathbf{M}_{\mathbf{p}}$ としたときに、 $\mathbf{f}_{\mathbf{n}_1}$ > \mathbf{n}_0 かつ $\mathbf{f}_{\mathbf{0}_1}$ | $\mathbf{f}_{\mathbf{0}_2}$ | 」または $\mathbf{f}_{\mathbf{n}_1}$ < $\mathbf{f}_{\mathbf{0}_2}$ | 」なる関係式を満たすとともに「 $\mathbf{f}_{\mathbf{0}_3}$ 0」または「 $\mathbf{f}_{\mathbf{0}_3}$ 0」または「 $\mathbf{f}_{\mathbf{0}_3}$ 0」なる関係式を満たす。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000002130]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

氏 名

住友電気工業株式会社